科学研究費助成事業研究成果報告書



平成 30 年 6 月 20 日現在

機関番号: 12601

研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2016~2017

課題番号: 16K14226

研究課題名(和文)室温スピンクラスター磁性体を用いた高効率環境発電素子の開発

研究課題名(英文)Creation of energy harvesting system based on room temperature spin cluster

glass

研究代表者

関 宗俊(Seki, Munetoshi)

東京大学・大学院工学系研究科(工学部)・特任准教授

研究者番号:40432439

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,700,000円

研究成果の概要(和文):高効率環境発電素子の実現に向けて、室温クラスターグラス磁性体Si添加CoFe204薄膜を作製した。二段階のパルスレーザー堆積法を用いることにより、膜全体に均一に非磁性イオンSi4+が分布したクラスターグラス薄膜を作製することに成功した。また、絶縁性Ga203の極薄膜を蒸着することにより、Si:CoFe204薄膜表面の鉄イオンの部分酸化が抑制されることを見出した。また、光電変換効率の向上に向けて、新しいクラスターグラス磁性体(Fe, Al, Si)203薄膜を二段階PLD法により作製した。この薄膜は室温でクラスターグラスを示すとともに、可視光照射によって光誘起磁性が起こることを見出した。

研究成果の概要(英文): Thin films of room temperature cluster glass Si:CoFe204 were fabricated towards the high-efficiency energy harvesting systems. We successfully fabricated high quality films using a two-step pulsed laser deposition and it was found that non-magnetic Si4+ ions were uniformly distributed in the films. We also found that the partial surface oxidation of Si:CoFe204 was suppressed by depositing an ultrathin insulating layer of Ga203 on the film. Furthermore, cluster glass (Fe, AI, Si)203 films were fabricated using a two-step PLD for the improvement of photoelectric conversion efficiency. The (Fe, AI, Si)203 films shows cluster glass-like behaviors and photoinduced magnetization at room temperature.

研究分野: 電子物性

キーワード: 酸化鉄薄膜 環境発電

1.研究開始当初の背景

現在、光や熱、振動などの微小エネルギー 源を用いた発電技術の研究が盛んに行われ ているが、その殆どは、古くから知られてい る物理現象を利用したものにすぎない。これ からの高度情報化・環境調和型の社会におい て安定した電気エネルギーの確保・供給を実 現する為には、従来にない概念・学理に立脚 した革新的なエネルギー変換機能の創出が 求められる。本研究は、今までエネルギー変 換の研究分野では全く注目されてこなかっ た電子スピン及び原子価の「揺らぎ」に焦点 を当て、揺らぎ系に特有の光や熱に対する極 めて敏感な応答性を利用した、新しい発電原 理の確立を狙うものである。研究代表者はこ れまでに、自然超格子構造を有する鉄酸化物 において、原子レベルでの物質設計に基づい た磁気相関制御により、室温を超えるスピン 凍結温度を有するスピン(クラスター)グラ ス相を実現した。また、このグラス相に光を 照射すると、局所的磁気異方性を最小にして、 スピンが外部磁場に平行に揃いやすくなる ように、構成陽イオン間で電子移動が起こる ことを見出している。この現象は、従来の熱 書き込み式(フォノンモード)に替わる新し い光直接書き込み式(フォトンモード)の光 磁気メモリ創製への道を切り拓いた成果と して、世界的にも大きな注目を集めている。 この現象自体は、局所的な電子移動が起こる ものの、試料内のイオン(原子価)の分布が 無秩序であるため、巨視的な電荷分離を引き 起こせるものではない。しかしながら申請者 は、光磁性の空間的な発生機構を追求するう ちに、予めイオン勾配を人為的に作っておけ ば、光照射後に電荷分離が可能になることに 気付いた。また、この電子移動による磁化変 化が、極めて微小な光照射や温度変化によっ ても起こることを発見し、環境発電素子応用 の着想に至った。この微弱刺激に対する応答 性は、その電子構造に起因している。すなわ ち、ランダム系特有のポテンシャル多谷構造 において、比較的小さなエネルギー障壁を持 っている。また、本研究のようにスピンを利 用した半導体デバイスの研究開発は世界中 で精力的に行われており、一大研究領域(ス ピントロニクス)が形成されるに至っている。 しかしながら、スピンを用いた電気エネルギ 一変換の基本的な原理は見出されておらず、 次世代の根幹の電子デバイスとなる太陽電 池や熱電変換素子の研究では、スピンを積極 的に利用した例は殆ど無いのが現状である。

2.研究の目的

本研究は、申請者が開発した室温スピンクラスターグラス磁性体を用いて、光や熱の微小なエネルギーを高効率で電気エネルギーに変換しうる革新的な環境発電素子の創製を目指すものである。申請者はスピンフラストレーションとスピンランダムネス(スピンの空間的揺らぎ)を導入した酸化鉄薄膜にお

いて、磁場中で微小な外部刺激(光・熱など)を加えると、薄膜全体としての磁気異方性を最小にするように Fe イオン間で電子移動が起こり、イオンが再配列することを世界で初めて発見した。この現象自体は単なる磁性変化に過ぎず、光・熱エネルギーを電気エネルギーに変換できるものではない。そこで本研究では、薄膜中にスピン揺らぎだけでなく、Fe イオン価数の傾斜分布(原子価の空間的揺らぎ)を人為的に導入することにより、光・熱による巨視的な電荷勾配の発生と、それに伴う巨大起電力の発現を狙う。

3.研究の方法

薄膜試料はすべてパルスレーザー堆積法 (PLD 法)を用いて作製した。PLD 法で用いた ターゲットは次の固相反応法により作製し た。まず、4N以上の純度の酸化物原料粉末を 秤量して混合し、加圧してペレット状に成型 した。その後、大気中において 24 時間、 1000°C で焼結することによりターゲットを 得た。PLD の成膜実験では、ArF エキシマレ ーザー(波長:193nm, 繰返し周波数:8Hz, 強 度:60mJ)を光源に用い、背圧~5.0×10-6Pa の真空チャンバー内にターゲットを設置し て、適宜酸素ガスの流量を調整した。PLD 法 により作製された全ての試料について、X 線 回折(XRD)により結晶構造を評価した。光電 特性および光磁気特性評価の実験の光源に はキセノンランプ (朝日分光、LAX-103)を 用い、バンドパスフィルターによって分光し、 光電気化学応答の波長依存性を詳細に調べ た。

4. 研究成果

クラスターグラスを用いた環境発電素子 の創製に向けて、今年度は、Fe²⁺/Fe³⁺の電荷 (イオン比)の勾配を人為的に導入した酸化 鉄薄膜の作製実験を実施するとともに、得ら れた薄膜の電気磁気特性を評価した。薄膜成 長にはパルスレーザー堆積法(PLD法)を用い、 ターゲットを二段階で切り替えて実験を行 った。まず、第一段階では、スピネル型フェ ライト CoFe₂O₄ をターゲットに用い、 -AI₂O₃(0001)単結晶基板上にCoFe₂O₄の単結晶 薄膜を成長させた。次に、その上から Si を 含んだ CoFe₂O₄のターゲットを用いて PLD 法 により薄膜を堆積させた。基板温度を 700 以上に上げると、製膜中に Fe, Co と Si が相 互拡散し、薄膜全体に Si が均一に分散した Si 置換 CoFe₂O₄薄膜が得られることが分かっ た。また、ターゲットに含まれるフェロシリ コンが還元剤としてはたらき、得られた薄膜 では、Fe²⁺/Fe³⁺の価数揺動状態が実現してい ることを X 線光電子分光によって確認した。 また、可動マスクの導入したコンビナトリア ルPLDシステムを用いることにより、Fe2+/Fe3+ イオン比の勾配をつけた結晶薄膜が作製で きることを確認した。次に、酸化鉄ヘテロ接 合型の発電素子作製に向けて、界面での Fe

イオン価数変化を抑制するためのキャップ 絶縁層の検討を行った。Al₂O₃、Y₂O₃、MgO、Ga₂O₃、 SrTiO₃、MgAI₂O₄等の酸化物絶縁体の極薄膜を 酸化鉄薄膜上に形成し、表面の Fe イオンの 価数を評価した結果、Al₂O₃と Ga₂O₃を堆積し た場合に Fe²⁺の酸化が抑制されることを確認 した。また、平成 29 年度は、光・熱の微小 なエネルギーを高効率で電気エネルギーに 変換する発電素子の創製に向けて、室温スピ ンゆらぎ磁性体・酸化鉄薄膜(Si および AI 添 加 Fe₂O₃薄膜)の作製実験を実施した。Si, AI 添加および非添加の二種の酸化鉄ターゲッ トを順次交換して用いた二段階パルスレー ザー堆積法により、Fe サイトを Si および AI で置換した高品質な結晶薄膜の作製に成功 した。また、Si, AI 添加量、製膜時の酸素圧 力、製膜速度等のパラメータを最適化するこ とにより、室温でクラスターグラス状態を実 現するとともに、室温で光誘起電子移動によ る磁化の増大(光誘起磁性)が起こることを 確認した。次に、この薄膜のスピン偏極率(ハ - フメタル特性)を評価するために、 Schottky 接合ダイオード構造を作製して実 験を実施した。まず、基板にNbドープSrTiO。 単結晶(001)を用い、上記と同様に二段階 PLD 法によって、Si,AI 置換 Fe₃O₄薄膜を成長させ た。この試料の電流-電圧特性を評価した結 果、室温において整流性が確認され、/-/曲 線は熱電子放出モデルでフィッティングで きることが分かった。すなわち、 Si,AI:Fe₃O₄/Nb:SrTiO₃(111)の界面はショッ トキー接合が形成されていることが示唆さ れた。このような Schottky 接合型の構造に おけるスピントンネリング特性は、強磁性体 層のスピン偏極率 Pを用いて、I(0) / I(B)=[1+ P(μ_RB/k_RT)]-1×100 (/:トンネル電流、μ_B: 磁化, B:磁場, k_B:Boltzmann 定数)のよう な単純な形で表すことができ、Schottky 接合 ダイオードの磁気抵抗を測定してこの式を 適用することによって、スピン偏曲率を算出 した。その結果、300Kでのスピン偏極率 28.4% が得られた。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計 4 件)

- (1) L. D. Anh, N. Okamoto, <u>M. Seki</u>, H. Tabata, M. Tanaka, and S. Ohya, "Hidden peculiar magnetic anisotropy at the interface in a ferromagnetic perovskite-oxide heterostructure," Sci. Rep. 7, 8715 (1)-(7) (2017).
- (2) T. Matou, K. Takeshima, L D. Anh, $\underline{\text{M.}}$ $\underline{\text{Seki}}$, H. Tabata, M. Tanaka, and S. Ohya, "Reduction of the magnetic dead layer and observation of tunneling magnetoresistance in La_{0.67}Sr_{0.33}MnO₃-based heterostructures with a LaMnO₃ layer,"

Appl. Phys. Lett. 110, 212406 (1)-(4) (2017).

[学会発表](計 8 件)

- (4) 周 行、<u>関 宗俊</u>、田畑 仁, "パルスレーザー堆積法によるAI 置換 -Fe₂O₃光電極の作製と光電気化学特性," 第 65 回応用物理学会春季学術講演会, 2018年3月20日, 東京、
- (3) <u>関</u>宗俊、張 博棟、Ameya Sathe、周行、山原 弘靖、田畑 仁, "近赤外応答型・水分解光触媒の実現に向けた酸化鉄薄膜のバンドギャップ制御,"強的秩序とその操作に関する第6回研究会,2018年1月4日,東京.
- (5) 山原 弘靖、三橋 啓多、<u>関 宗俊</u>、田畑 仁, "Co,Si 置換 $Lu_3Fe_5O_{12}$ クラスターグラス薄膜における熱履歴記憶,"第 64 回応用物理学会春季学術講演会,2017年3月17日,神奈川県横浜市.
- (6) 山原 弘靖、<u>関 宗俊</u>、足立 真輝、高橋 雅尚、那須 英和、堀場 弘、司、組頭 広志、田畑 仁, "Fe_{3-x}Ti_x0₄ 半導体薄膜におけるキャリア極性制御とスピングラス挙動,"第64回応用物理学会春季学術講演会,2017年3月17日,神奈川県横浜市.
- (1) M. Seki and H. Tabata, "Nanostructured iron oxide photoelectrodes for solar energy harvesting," The 5th Annual World Congress of Nano Science and Technology-2016(招待講演),2016年10月
- Technology-2016 (招待講演), 2016年10月27日, Singapore, Singapore.
- (7) Ameya Sathe、石田 丈、<u>関 宗俊</u>、田畑 仁, " ∀ 置換 -Fe₂O₃ エピタキシャル薄膜の作製と可視・近赤外域における光電気化学特性," 第 77 回応用物理学会秋季学術講演会, 2016 年 9 月 15 日, 新潟県新潟市.
- (8) 山原 弘靖、三橋 啓多、村田 哲也、<u>関 宗</u> <u>俊</u>、田畑 仁, "希土類ガーネット薄膜へテ 口構造における磁気特性制御," 第 77 回応 用物理学会秋季学術講演会, 2016 年 9 月 14 日,新潟県新潟市.
- (2) <u>M. Seki</u> and H. Tabata, "Enhanced photoelectrochemical properties of V-substituted Fe203 thin films fabricated by pulsed laser deposition," Energy, Materials, Nanotechnology Workshop on Solar Cells and Photocatalysts(招待講演), 2016年06月21日, Prague, Czech Republic.

[図書](計 2 件)

- (1) M. Seki, "Iron Ores and Iron Oxide Materials (Chapter 1: Iron Oxide Epitaxial Thin Films for Solar Energy Harvesting 分担執筆)," Intech Open, 2018.
- (2) <u>関 宗俊</u>、足立 真輝、山原 弘靖、田 畑 仁, "磁性材料の最新開発事例と各種応 用技術 (第8章1節 室温光・磁気・電子機 能素子応用に向けた酸化鉄単結晶薄膜の磁

気制御 分担執筆),"技術情報協会,2018.

〔その他〕

ホームページ等

http://www.bioxide.t.u-tokyo.ac.jp

6.研究組織

(1)研究代表者

関 宗俊(SEKI, Munetoshi)

東京大学・大学院工学系研究科・准教授

研究者番号:40432439